

Інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

4 курсу в осінньому семестрі 2026/2027 навчального року

		113 Прикладна математика		122 Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка										105 Прикладна фізика та наноматеріали				176 Мікро- та наносистема техніка			
Дні тижня	Група																				
		ІКМ-123		ІКМ-223а		ІКМ-223б		ІКМ-223в		ІКМ-223г		ІКМ-223д		ІКМ-223п		ІКМ-323а		ІКМ-323б		ІКМ-423	
Понеділок	08:30			Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Обробка зображень та мультимедіа (162 КМПС) Основи комп'ютерної алгебри (163 ГМКГ) Дослідження операцій (162 КМПС) Спеціалізовані бази даних (161 ММІ)											Іноземна мова		Іноземна мова		Іноземна мова		
	10:25	Програмні засоби моделювання фізичних процесів (проф. Мартиненко Г.Ю.)	ЛАБ	Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Обробка зображень та мультимедіа (162 КМПС) Основи комп'ютерної алгебри (163 ГМКГ) Дослідження операцій (162 КМПС) Спеціалізовані бази даних (161 ММІ)														Автоматизоване проектування електронних пристроїв	ЛК		
														Основи проф. безпеки та здоров'я людини				ПЗ			
	12:35	Іноземна мова		Розробка додатків за допомогою .Net. (ст.викл Караман Д.Г.)	ЛАБ	Аналіз динамічних процесів в САД/САЕ системах (проф. Мартиненко Г.Ю.)	ЛАБ	Методологія дослідження систем (доц.Сидоренко О.С.)		ЛК	Deep learning. (Татарінова О.А.)	ЛК			Фізичні основи електроніки (Копиць І.А.)		ЛК	ПР	Автоматизоване проектування електронних пристроїв	ЛК	
14:30	ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3			ДВВ 3		ДВВ 3		ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (Погорєлов С.М.)				ЛК	ПР		
16:25																					
Вівторок	08:30	Стек технологій .NET (доц. Овчаренко В.В.)		Дисципліна вільного вибору з блоку 2: Стек технологій .NET (161 ММІ) Моделювання реалістичних об'єктів в САД системах (163 ГМКГ) Елементи та системи технічного зору (162 КМПС)											ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (Фомін А.І.)				ЛК		
	10:25	Механіка суцільних середовищ (проф.Львов Г.І.)	ЛК	Дисципліна вільного вибору з блоку 2: Стек технологій .NET (161 ММІ) Моделювання реалістичних об'єктів в САД системах (163 ГМКГ) Елементи та системи технічного зору (162 КМПС)											Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики (Клочко Н.П.)	ЛК	Методи структурного аналізу (Малихін С.В.)	ЛК	Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики (Клочко Н.П.)	ЛК	
																ПР					ПР
	12:35	Механіка суцільних середовищ	ПР	Розробка додатків за допомогою .Net. (ст.викл Караман Д.Г.)	ЛК	Іноземна мова	Графіка в мобільних пристроях (доц. Шеліхова І.Б)		ЛК	Deep learning. (Лашенко О.Л.)	ЛАБ	Іноземна мова			Методи структурного аналізу (Малихін С.В.)		ЛК	Програмовані мікро- та наносистеми (Зайцев Р.В.)	ЛК		
	Стек технологій .NET																ЛАБ				
14:30			Аналіз та тестування програмних систем. (доц. Астахова К.В.)	ЛК		Методологія дослідження систем	ЛАБ	Графіка в мобільних пристроях (доц. Шеліхова І.Б)	ЛАБ	Програмно-апаратні технології створення РТС (проф. Андреев Ю.М.)	ЛК			Фізичні властивості матеріалів (Зубарев Є.М.)		ЛК	Програмовані мікро- та наносистеми (Зайцев Р.В.)	ЛАБ			
16:25																					
08:30	ВВП 2		Дисципліна вільного вибору з блоку 3: Кросплатформене програмування (Java) (161 ММІ) Основи Web UI (162 КМПС) Основи дизайну поліграфічних видань (163 ГМКГ) Теорія прийняття рішень (162 КМПС) Мультиагентні системи і технології (169 СІ)																		

[illegible]

[illegible]